PATENT ABSTRACTS OF JAPAN





(11)Publication number:

2003-014747

(43) Date of publication of application: 15.01.2003

(51)Int.CI.

G01N 33/53 C12M 1/00 C12N 15/09 G01N 37/00

(21)Application number: 2001-195573

(71)Applicant: TOYO KOHAN CO LTD

(22)Date of filing:

27.06.2001 (72)Invento

(72)Inventor: NIKA MICHIFUMI

OKAYAMA HIRONAO OKAMURA HIROSHI

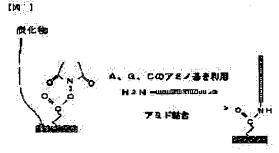
EBARA KEIGO

(54) SOLID SUBSTRATE HAVING FORMED SURFACE TREATMENT LAYER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the conventional problem that a spot comes out and falls down at the time of performing treatment (for example, hybridization) for gene analysis by firmly fixing a bio-substance sample of DNA, a protein, etc., to a substrate by performing covalent coupling.

SOLUTION: A solid substrate which can carry oligonucleotide or a DNA fragment on its surface has a surface treatment layer of a hafnium carbide, niobium carbide, silicon carbide, tantalum carbide, thorium carbide, titanium carbide, uranium carbide, tungsten carbide, zirconium carbide, etc., on its surface. On the surface treatment layer coating the substrate, the oligonucleotide or DNA fragment is carried for gene analysis.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

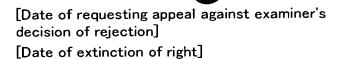
[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2003-14747 (P2003-14747A)

(43)公開日 平成15年1月15日(2003.1.15)

(51) Int.CL?	織別記号	FI	デーマコーパ (参考)
G01N 33/53		GOIN 33/53	M 4B024
			D 4B029
C12M 1/00		C 1 2 M 1/00	A
C12N 15/09		GOIN 37/00	102
G01N 37/00	102	C12N 15/00	F
		審查請求 宋韶邓	き 菌泉項の数4 OL (全 5 頁)
(21)出顯路号	特國2001-195573(P2001-195573)	(71)出廢人 390003193 東洋網飯株式会社	
(22)出版日	平成13年6月27日(2001.6.27)		千代田区四君町 2 吞地12
4		(72)発明者 丹花	通文
•		山口県	下松市東豊井1298番地の1 東洋郷
		飯株式	会社技術研究所内
•		(72) 発明者 岡山	治 庭
			下根市東豊井1298番地の1 東洋鋼
			会社技術研究所內
	•	(74)代理人 100100	The state of the s
		弁理 士	大田 明男
		, ,	
			principal control of
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 表面処理層が形成された固体支持体

(57)【要約】

【課題】 DNAあるいは翌白質等の生体物質サンプルを基板に共有結合により強固に固定化することにより、従来遺伝子解析のための処理を造める際(例えばハイブリダイスの際)にスポットが抜け落ちるといった問題点を解決すること。

【解決手段】 本発明の固体支持体は、オリゴヌクレオチドまたはDNA断片を表面に担待可能な固体支持体において、炭化ハフニウム、炭化ニオブ、炭化畦素、炭化タンタル、炭化トリウム、炭化チタン、炭化ウラン、炭化タングステンまたは炭化ジルコニウム等の表面処理層が形成されていることを特徴とする。この固体支持体の表面処理層の接護上に、オリゴヌクレオチドまたはDNA断片を担待させ遺伝子を解析する。

(図1) 成化物
A. G. Cのアミノ基を利用
H = N - nonorganization
アミド他会 【特許請求の簡囲】

【語求項1】 固体支持体の表面に、炭化ハフニウム、 炭化ニオブ、炭化珪素、炭化タンタル、炭化トリウム、 炭化チタン、炭化ウラン、炭化タングステン、炭化シル コニウム、炭化モリブデン、炭化クロム、又は炭化バナ ジウムからなる表面処理層が形成された固体支持体。

【請求項2】 前記表面処理圏の厚みが、1nm~10 00nmである請求項1に記載の固体支持体。

【請求項3】 前記表面処理圏の破膜上に、オリゴヌクレオチドまたはDNA断片を担持させた請求項1又は2 10に記載の固体支持体。

【詰求項4】 詰求項1~3のいずれかに記載の固体支 特体の表面に適任子を担持させて遺任子あるいは蛋白質 等の生体物質を解析する方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の周する技術分野】本発明は、適伝子解析、診断、治療等に使用される適任子あるいは蛋白質等の生体物質解析用等に用いられる固体支持体及び該固体支持体を用いて遺伝子あるいは蛋白質等の生体物質等を解析する方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、遺伝子解析用等に用いられる箇体 支持体として、ガラスチップの固体支持体であって、表 面に1万以上のDNA断片(DNAプローブ)等の遺伝 子を載せれるように加工がされているものが広く用いら れれている。

【0003】前記のようなチップを用いて例えば、ある DNAサンプルの塩基配列を知りたい場合には、該固体 支持体上に、予め塩基配列が解明されており、互いに異 なる塩基配列を育する数万本のDNA断片を、位置がわ かるように結合させておいたものを用意し、これに営光 標識したDNAサンプルを流すと、DNA断片は、該固 体支持体上につけたDNA断片(プローブ)のうちの相 **綸的な配列を有するプローブとハイブリダイズする。ハ** イブリダイズ部分は、固体支持体を蛍光測定することに よりスポットとして識別でき、DNAサンプル中のDN A断片の配列を解明することができる。このように、造 伝子解析用固体支持体は、あるDNAの塩基配列を簡単 に特定することができることから、生体ゲノムの解析、 遺伝子発現のモニタリング、ゲノムミスマッチング等の 遺伝子解析等に利用されるほか、さらにガン遺伝子の突 然変異の検出等適伝子診断や医薬品の開発等に応用され ている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記遠伝子解析用固体 支持体を利用して蛍光標識したDNAサンプルをハイブ リタイズして、固体支持体に蛍光照射することによるスポットの解析により判断される。しかし、従来の遺伝子 解析用固体支持体は、前記スポットの解析をするにあた 50 り、ガラスの洗浄等の前処理を行うため、スポットした DNA断片が洗い流されてしまい、スポットが明瞭に検 出できない場合が多かった。本発明は、このような従来 の遺伝子解析用固体支持体の有する蛍光検出の不明瞭さ という問題点を解決することを目的とするものである。 【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明において、用いる 基板はガラス、プラスチック、シリコンなどの固体支持体に表面処理層を形成し、更に、化学修飾を施すことによって、固体支持体を洗浄してもスポットした DNA 断片が洗い流されずに強固に固定化されており、蛍光照射した際に、蛍光スポットが明瞭となることに気が付いた。本発明は係る知見に基づくものである。

【0006】本発明の固体支持体は、表面に、炭化ハフェウム、炭化ニオブ、炭化珪素、炭化タンタル、炭化トリウム、炭化チタン、炭化ウラン、炭化タングステン、炭化ジルコニウム、炭化モリブデン、炭化クロム、尺は炭化バナジウムからなる表面処理層が形成されてなることを特徴とする。前記表面処理層の被膜の厚みは、1 nm~1000nmであることが好ましい。さらに、前記、表面処理層の被膜上に、化学終節を施し、オリゴヌクレオチドまたはDNA断片を担待させたものであることが好ましい。また、このような本発明の固体支持体は、請求項5記載のように、固体支持体の表面に遺伝子を担持させて遺伝子あるいは蛋白質等の生体物質を解析する方法に利用することができる。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の固体支持体は、ガラス、 プラスチック シリコンなどの固体支持体の最表面上に 適当な表面処理層が形成されたものを用いると 固体支 特体の上に DNA サンフルを載せて様々な解析に用いる 場合は、遺伝子あるいは蛋白質等の生体物質との親和性 等が強固になるので好ましい。

【0008】固体支持体としてのプラスチックは、公知のプラスチックが使える。例えば、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル制脂。ポリエチレン制脂。ポリスチレン制脂。ポリプロピレン制脂。ABS制脂。ナイロン。アクリル樹脂、フッ素制脂。ポリカーボネート制脂。ポリウレタン制脂、メチルペンテン制脂、フェノール樹脂。メラミン制脂、エポキン制脂。塩化ビニル制脂などの熱硬化性あるいは熱可塑性制脂が適用できる。

【0009】また、表面処理としては、炭化ハフニウム、炭化ニオブ、炭化珪素、炭化タンタル、炭化トリウム、炭化チタン、炭化ウラン、炭化タングステン、炭化ジルコニウム、炭化モリブデン、炭化クロム、又は炭化バナジウム等の炭化物を被覆したものが好ましい。さらに、上記炭化物と他の物質との複合体、例えば金属やセラミックス等との複合体、積層体も好ましい。

0 【0010】すなわち、炭素は化学的安定性に優れてお

り、その後の化学修飾やDNAプローブ等を就せる際の 反応等に耐えることができる。その理由は、炭化物上に 化学修飾を施し、プローブを固定化したときに、炭化物 の炭素に対してプローブが図1に示すような結合形態を 示し、DNAプローブを固体支持体に強固に固定化させ ることができるためであると考えられる。また、固定化 されたプローブは、図1に示すように固体支持体上に最 直に林立させることができるので、単位面積あたりの固 定化密度を上げることができる。

【0011】本発明の炭化物の表面処理層の厚みは、特に限定するものではないが、1nm~1000nmの厚みがあればよい。1nm未満では、あまりに薄すぎて表面処理層の厚みが均一にはならずに、下地の固体支持体が露出してしまう部分が存在するので好ましくない。一方、1000nmを超える接覆は形成中に表面処理層の中に応力が生じ、剥離が生じやすくなるので好ましくない。工業上の生産性からすると、表面処理層の厚みは、10nm~500nmである。さらに好ましくは、30~200nmである。

【10012】国体支持体への炭化物の表面処理層の形成 20 方法は公知の方法で行うことができる。例えば、高周波 スパッタ法、直流スパッタ法、アークイオンプレーティ ング法、熱CVD法などが挙げられる。

【0013】本発明の固体支持体は、DNAプローブ等の適任子あるいは蛋白質等の生体物質を多数就せることができるものである。従って、固体支持体の表面上に複数の歳小区分が設けられ、1つの区分に多数のオリゴヌクレオチド断片を担持可能となっているものも好ましく採用される。歳小区分のそれぞれにおいて、DNAプローブ等の種類を変えることについては特に制限はなく、用途に応じて適宜変化させることができる。

【①①14】固体支持体の形状は特に限定されず、例えば、フィルムまたはシートのような平板状のものであってもよく、また円盤状等のものであってもよい。また、固体支持体の厚さ、大きさ等にも特に制限はなく、通常用いられるのと同様の範囲とすることができる。

【0015】 固体支持体の基体となるガラスの特性についても特に限定されるものではないが、基体表面につける反応性物質との親和性等の様々の特性を考慮して適宜選択できる。なお、このような基体の表面、もしくは裏面に反射層としてTi、Au、Pt Nb、WC等の単層又はこれらの複合膜を製機してもよい。反射層の厚みは全体に均一に被覆されなければならないことから、100 nm以上が好ましい。更に好ましくは1000 nm以上がよい。

【10016】なお、下地の固体支持体の表面は意図的に 粗面化されていることも望ましい。このような組面化表 面は基体の表面情が増えて多置のDNAプローブ等を密 度を上げて固定させることに好都合であるからである。

【10017】基体表面には、DNAや蛋白質を固定する 50

ために、更に化学修飾を超す。化学修飾の一例としては、炭化水素基の末端に活性化エステル基が結合した基を、支持体表面にアミド結合を介して固定化することをいう。このような化学修飾によって、DNA、翌白質、ペプテド結合等の生体物質を基体表面に固定化しやすくなる。その化学修飾は、末端に極性基、例えば、水酸基、カルボキンル基、エボキシ基、アミノ基、チオール基、イソシアネート基等を有する炭化水素基で固体支持体を置換することになる。

【0018】前記炭化水素甚としては、炭素数が1~1 2のもの、中でも1~6のものが好ましい。例えば、蟯 酸、酢酸、プロビオン酸などのモノカルボン酸;シュウ 酸、マロイン酸、コハク酸、マレイン酸、フマル酸など のジカルボン酸;トリメリト酸等の多価カルボン酸が挙 げられる。中でも、シュウ酸、コハク酸が好ましい。化 学修飾方法としては、例えば、塩素ガス中で支持体に紫 外線照射して表面を塩素化し、次いでアンモニアガス中 で繋外線照射してアミノ化した後、適当な酸クロリドあ るいば酸魚水物を用いてカルボキシル化する。

(0019)本発明の固体支持体に載せることができるオリゴヌクレオチドまたはDNA断片(プローブ)については、1本鎖又は2本鎖のDNA、RNA断片等、塩基敷にも特に制限はない。オリゴヌクレオチドまたはDNA断片の固定は、固体支持体の表面への化学結合等により行うことができる。例えば、炭化物の表面処理層を形成させた固体支持体を用いる場合、表面を活性化、すなわちDNAと化学結合しやすくした後に、DNAの末端塩基のアミノ基を結合することができる。

【① 0 2 0】との場合の表面処理層を形成した固体支持 体の化学條飾あるいは活性化の一例を挙げると、該固体 支持体を塩素ガス中で固体支持体に繋外線照射して炭化 物の炭素を塩素化し、次いでアンモニアガス中で繋外線 照射してアミノ化した後、適当な酸クロリドを用いてカ ルボキシル化し、末端のカルボキシル基を脱水縮合剤で あるカルボジイミド或いはジシクロヘキシルカルボジイ ミド、1-【3-(ジメチルアミノ)プロピル】3-エ チルカルボジイミドを用いて、N-ヒドロキシスクシン イミドと脱水縮合することにより、アミド結合を介して 炭化水煮基の末端にN-ヒドロキシスクシンイミドエス テル基等の活性エステル基が結合した基を固定化するこ とができ、活性化される。

【10021】こうして本発明の固体支持体表面を活性化させておけば、例えば、塩基配列が既に解明されている数万本のDNA断片(プローブ)を担持させることができる。また、該固体支持体上にオリゴはTプライマーを結合させておき、逆転写反応等で目的のcDNAを伸張させると同時に固体支持体に結合することもできる。さらに、PCR等を用いて固体支持体上で多数のDNA鎖を伸張させ、かつ結合させることもできる。

【0022】とのようにして、DNA断片を結合させた

後、これに営光標識したDNAサンブルを流すと、DNAサンブルは、該固体支持体上に結合させたDNA筋片 (プローブ)のうちの相補的な配列を有するプローブと ハイブリダイズするので、蛍光スポットとしてDNAサ ンブルの配列を解明するととができる。

【0023】とのように、本発明の固体支持体は、ある DNAの塩基配列を従来と同様の方法をそのまま使いな がら従来よりも格段に明瞭に解析、特定することができ るととから、生体ゲノムの解析、遺伝子発現のモニタリ ング、ゲノムミスマッチング等の遺伝子解析等に利用さ 10 れるほか、さらにガン遺伝子の突然変異の検出等遺伝子 診断や医薬品の開発等に有用である。

[0024]

【実能例】以下、本発明を実施例によりさらに説明する。

(実施例1)

(1)以下のようにして、適伝子解析用に用いるための 個体支持体としてポリエチレンテレフタレート樹脂を用 意した。まず、ポリエチレンテレフタレート樹脂は、2 5 mm (幅) × 7 5 mm (長さ) × 1 mm (厚み) のも のを用いた。次いでポリエチレンテレフタレート樹脂の 表面に、ターゲットとして、炭化ハフニウム、炭化ニオ ブ、炭化珪素、炭化タンタル、炭化チタン、炭化タング ステン、炭化ジルコニウムを用い、アルゴンガスを作動 ガスとして高層波スパッタ法により、それぞれのターゲ ットの炭化物からなる被膜をそれぞれ約10 nmの厚み に形成した固体支持体を作成した。

【0025】(2)次に、これらの固体支持体表面を化学解験し、活性化させた。すなわち、ポリエチレンテレフタレート制能の表面を1分間塩素化した後、10分間アミノ化し、さらにコハク酸クロリド溶液へ10分間直接浸漬した。次に、超絶水で洗浄後、活性化液へ浸漬して直接活性化を行った。活性化液の組成は、1、4-ジオキサン1mし、ハイドロゲンシアナミド25mgおよびN-ヒドロキンスクシンイミド150mgであり、これらを溶解したものである。さらに超純水で洗浄後、65℃で乾燥して活性化した。

【①026】前記のようにして作成した固体支持体表面に、500pmol/mし歳度のFAMdAl7溶液2μしを滴下した(スポット)。この際、バッファーとして超純水或いは10%ポルムアルデヒド、10%グリセリン、50%DMSOを用いた。次に、インキュベーションを行った。条件は、水/ホルムアミド=1/1雰囲気中65℃で1時間とした(乾燥)。

【0027】こうして得られた遺伝子解析用として用いる固体支持体につき、黄光強度を測定した。測定時間は1分とし、装置はLAS-1000Plusを用いて、スポット後および乾燥(65℃)後の蛍光強度を測定したが、いずれも従来用いられている固体支持体よりも優れた値であった。

【0028】本発明の固体支持体は、いずれもスポット 後および乾燥後の蛍光強度についても、従来の固体支持 体上のスポット後および乾燥後の蛍光強度よりも優れて いた。すなわち、本発明の固体支持体は、いずれにおい てもスポットしたDNAあるいは蛋白質等の生体物質筋 片が洗い流されずに固体支持体上に残留しており、スポットが明瞭に後出できた。

【0029】一方、従来の固体支持体は、スポットした DNAあるいは蛋白質等の生体物質の断片が洗い流され てしまい、固体支持体上に幾回していず、スポットが明 瞭に検出できなかった。

【0030】(実施例2) 基体として、25mm(幅) ×75mm(長さ)×0.5mm(厚み)のシリコンを 用いた。このシリコン基体の表面に、ターゲットとして 炭化タンタルを用い、アルゴンガスを作動ガスとして高 周波スパッタ法により、炭化物からなる皮膜を約10n mの厚みにした。

【0031】次に、このシリコン基体の表面を化学修飾し、活性化させた。シリコン基体表面を塩素ガス中で1分間繁外線照射して塩素化した後、アンモニアガス中で10分間アミノ化し、さらに無水コハク酸溶液に20分間浸漬した。無水コハク酸溶液は、Nーメチルー2-ビロリドンに無水コハク酸を140mM/L、ホウ酸ナトリウム(pH8)を0.1M/Lを溶解させて作成した。

【0032】次に、活性化液に浸漬して直接活性化を行った。活性化液は、200mL入りのビーカーに、Nーヒドロキシスクシンイミドを115mgと1ー【3ー (ジメチルアミノ)プロビル】3ーエチルカルボジイミドを959mgをリン酸バッファー(pH6)50mLに溶解し、これにシリコン基体を浸漬して反応させ、洗浄した。次に、活性化した基板にDNAをスポッチングした。DNAサンプルを濃度が0.3μg/μしになるように50%DMSO溶液(スポッティングバッファー)に溶解してスポッティング用溶液を運備した。次に、スポッティング装置を用いて、スライドグラスにDNA溶液を押しつけた。とのようにして、スライドグラス表面にDNAサンプルを多数貼り付けた。

【①①33】次に、DNA固定化のためにインキュペーションを行った。まず、水とホルムアルデヒドを1:1 に混合した溶液をタイトボックスに入れ、調湿チャンバーとした。次に、溶液に触れないようにシリコン基体を調湿チャンバーに入れ、3時間放置した。その後、洗浄液(2×SSC.0.2%SDS)で2度洗浄し、見に、0.1%SSCと減菌水でリンスし、遠心乾燥した。

【① 034】次に、プレハイブリダイゼーション溶液 (50%ホルムアミド、5×デンハルト液)でプロッキ ングした。プロッキング溶液を基板に滴下し、気泡が入 50 り込まないようにカバーグラスを静かにのせた。その

特開2003-14747

*から遠心乾燥した。こうして得られた甚板を、富士写真 フィルム製フルオロイメージアナライザーFLA-80 (1)で観察を行った。本発明の営光強度は、1352で

あり、従来の845より高かった。

[0037]

【発明の効果】本発明の固体支持体は、あるDNAの塩 基配列を従来と同様の方法をそのまま使いながら従来よ りも格段に明瞭に解析、特定することができることか ち、生体ゲノムの解析、適任子発現のモニタリング、ゲ リダイゼーション溶液とした。DNAを固定したシリコ 10 ノムミスマッチング等の過任子あるいは蛋白質等の生体 物質の解析等に利用されるほか、さらにガン遺伝子の突 然変異の検出等適伝子診断や医薬品の開発等に有用であ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の固体支持体上にプローブを固定化する 場合の機略説明図である。

乾燥した。 【0035】それから、DNAサンプルを営光標識ラベ ルキットで蛍光標識した後、標準化したDNAをアルカ リ変性した。標識ラベルをハイブリダイゼーションバッ ファー (20%550、20%ポルムアミド、0.5% SDS) に溶解して(). 3 μg/μしに調整し、ハイブ

後、墓板を調湿チャンバーに入れ、60℃で1時間ブロ

ッキングを行った。その後、()、1×SSCでカバーグ

ラスを洗い落とし、減菌水で15分間洗浄してから途心

ン基体を熱水に5分間浸漉した後、ハイブリダイゼーシ ョン溶液を基板に適下し、気泡が入り込まないようにカ バーガラスを静かに載せた。その後、調湿チャンバー中 で12時間ハイブリダイゼーションした。

【0036】その後、0.1×SSCでカバーグラスを 洗い落とし、洗浄液(2×SSC、0.2%SDS)で 2度洗浄し、更に0.1%SSCと源菌水でリンスして*

[図1]

[[0]] 族化物 アスド結合

フロントページの続き

(72)発明者 両村 浩

山口県下松市東豊弁1296番地の1 東洋鋼 频株式会社技術研究所內

(72)発明者 江原 啓悟

山口県下松市東豊弁1296番地の1 鈑株式会社技術研究所內

Fターム(参考) 48024 AA11 AA19 CA01 CA09 HA12 48029 AA07 AA23 8820 CC03 CC07 FA15